

元素分析セミナー(EDXRF・AA・ICP-OES)

主催 (公財)福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ

液体・固体と幅広い試料を対象とした元素分析におけるテクノロジーをご紹介するセミナーです。材料分析の多様な測定に有用なエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置 (EDXRF) ・原子吸光光度計 (AA) ・ICP 発光分光分析装置 (ICP-OES) の原理、特長、最新の分析テクニックや測定のコツなどを解説します。実践でも大変役立つ内容ですので、ぜひご参加ください。

○内 容

- ・ 蛍光 X 線分析の原理、実践で役立つコツ
- ・ 原子吸光光度計の測定原理、最近のトレンド
- ・ ICP-OES の原理、実践で役立つコツ
 - (4F) 実機供覧 ①ICP-OES 「PS3520DD II」 ②EDXRF 「EA6000VX」
 - (1F) ジーエルサイエンス：ラボ製品、分解前処理装置、相談対応
日立ハイテクアナリシス：無機分析、相談ブース
AA 「ZA4000 シリーズ」、ICP-OES 「PS3520DD II」、EDXRF 「EA6000VX」、
固体発光分光分析装置(OES)
ハンドヘルド型蛍光 X 線分析装置

・ 質疑応答

- 日 時 令和7年6月24日(火) 13時00分～17時00分
- 場 所 福島県ハイテクプラザ(郡山市待池台1-12)1階研修室、4階
- 定 員 20名 ○受講料 無料
- 講 師 株式会社日立ハイテクアナリシス
ジーエルサイエンス株式会社
- 申込締切 令和7年6月20日(金)
- 申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又は E-mail にてお申し込みください。
- 申 込 先 (公財)福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム) 担当：竹内
〒963-0215 郡山市待池台1-12(福島県ハイテクプラザ内)
Tel 024-959-1929 Fax 024-959-1889 E-mail seminar@f-open.or.jp

「元素分析セミナー(EDXRF・AA・ICP-OES)」申込書

企業名(業種)	()
所在地	(〒 -)
電話/FAX	電話 FAX
受講者名(所属)	()
受講者名(所属)	()
事務担当者	担当者名 所属
	E-mail

*申し込み事項にはすべてご記入ください。

*ご記入いただいた情報は、当センター実施事業に使用させていただく場合がありますのでご了承ください。